PAT-NO:

JP403003297A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03003297 A

TITLE:

MULTILAYER PRINTED CIRCUIT BOARD AND

MANUFACTURE THEREOF

PUBN-DATE:

January 9, 1991

INVENTOR - INFORMATION: NAME ASAI, MOTOO

SAKAGUCHI, YOSHIKAZU WATANABE, KATSUTO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

IBIDEN CO LTD

N/A

APPL-NO:

JP01135788

APPL-DATE: May 31, 1989

INT-CL (IPC): H05K003/46

ABSTRACT:

PURPOSE: To simultaneously perform excellent adhesive strength of a conductor layer with an insulating layer and viahole connection reliability by roughing a precedingly formed conductor layer of an inner layer circuit except part of an electrically connecting section through a following conductor layer and a viahole by roughing.

CONSTITUTION: A circuit board having a first layer conductor circuit 1 made of a plurality of conductor patterns is formed on a board 2. A photosensitive

dry film is laminated on the circuit board, and resist 3 formed with a light $\,$

permeabls circle at a viahole forming position is formed. The circuit board is

dipped in alkaline sodium chlorite solution, then dipped in alkaline aqueous

reducing agent solution, and a roughed face 4 is formed on the conductor

pattern. After a photosensitive resin insulating layer is formed, a photomask

film is brought into close contact, exposed and developed to form a heat

resistant resin insulating layer 6 having an opening 10. After it is dipped in

an oxidizer to form a roughed face 7 on the surface of the interlayer resin

insulating layer 6, it is formed with an electrolessly copper plated film 8.

These steps are repeated to obtain a build-up multilayer circuit board having

four interconnection layers is obtained.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio

19 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3−3297

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成3年(1991)1月9日

H 05 K 3/46

G

7039-5E

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全12頁)

公発明の名称 多層プリント配線板およびその製造方法

郊特 願 平1-135788

②出 願 平1(1989)5月31日

⑩発明者 浅井 元雄

岐阜県大垣市河間町3丁目200番地 イビデン株式会社河

間工場内

@発明者 坂口 芳和

岐阜県大垣市河間町3丁目200番地 イビデン株式会社河

間工場内

⑩発明者 渡辺 勝人

岐阜県大垣市河間町 3 丁目200番地 イビデン株式会社河

間工場内

⑪出 願 人 イビデン株式会社

岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

四代 理 人 弁理士 小川 順三

外1名

明 細 響

1. 発明の名称

多層プリント配線板およびその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 耐熱性樹脂層により絶縁された2層以上の導体層からなる内層回路を、主としてバイアホールを介して電気的に接続する形式の多層プリント配線板において、前記内層回路の先行して形成した導体層のうち、後行の導体層とバイアホールを通じて電気的に接続する部分の少なくとも一部を除いて、粗化処理による粗化面となっていることを特徴とする多層プリント配線板。
 - 2. 耐熱性樹脂層により絶縁された 2 層以上の導体層からなる内層回路を、主としてバイアホールを介して電気的に接続する形式の多層プリント配線板を製造する方法において、

バイアホールを通じて後から形成される後行 導体層と既に形成してある先行導体層とを電気 的に接続する際、前記先行導体層のバイアホー ルを通じて電気的に接続する部分の少なくとも

- 一部を除いて、粗化処理によって粗化面を形成 し、次いで絶縁層の形成ならびにバイアホール の開口を経てから前記後行導体層を形成するこ とを特徴とする多層プリント配線板の製造方法。
- 3. 請求項2に記載の方法において、前記先行導体層に粗化面を形成するに当り、パイアホールを通じて後行導体層と電気的に接続する該先行導体層の少なくとも一部に、マスクを施し、次いで前記先行導体層の表面を粗化処理し、その後前記マスクを除去することを特徴とする多層プリント配線板の製造方法。
- 4. 請求項2もしくは3に記載の方法おいて、先 行導体層の上に形成する粗化表面を、該導体層 の表面を酸化させた後還元する処理によって形 成することを特徴とする多層プリント配線板の 製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、多層プリント配線板およびその製造 方法に関し、特に内層回路の導体層がバイアホー ル(Interstitial Via Hole) を介して接続される ものについて、その接続信頼性に優れた多層プリ ント配線板を製造する方法についての提案である。 (従来の技術)

多層プリント配線板の導体層と絶縁層とは、強 固に接着していることが重要である。このことか ら、従来、導体層と絶縁層とを強固に接着させる ための技術が、種々提案されている。例えば、

(1) アルカリ性亜塩素酸ナトリウム水溶液や過マンガン酸により、導体層を形成している銅の表面を酸化して粗化することにより、導体層と絶縁層を強固に接着させる方法。

② アルカリ性亜塩素酸ナトリウム水溶液やアルカリ性過硫酸カリ水溶液、硫化カリー塩化アンモニア水溶液などにより、導体層を形成している銅の表面を酸化して酸化第2網とし、その後還元を行うことにより導体層の表面を粗化し、それによって導体層と絶縁層を強固に接着させる、特公昭64-8479号公報に開示の方法。

③ 導体層の表面に、あらかじめ硬化させた熱硬

多層プリント配線板を製造しようとする場合に、 バイアホールの接続信頼性が低いという欠点があった。

このことから、各従来技術は、バイアホールを 持たないか、あるいは非ピルドアップ法により製 造される多層プリント配線板において有効な方法 である。しかし、バイアホールを持つ多層プリン ト配線板をピルドアップ法により製造する場合に は、上述のように多くの欠点があり適用が困難で あった。

以上説明したところから判るように、パイアホールを有する多層プリント配線板をピルドアップ 法により製造する場合、導体層と絶縁層との優れた接着強度、およびバイアホール接続信頼性を同 時に得るための方法は、これまで提案されていなかった。

しかしながら、パイアホールによってビルドアップされる多層プリント配線板は、パイアホールによる層間接続を任意の位置に形成することができるため高密度化が可能であり、上述の欠点にも

化性樹脂の微粒子を含む複合めっき層を形成することにより、導体層と絶縁層を強固に接着させる特開昭59-106918号公報に開示の方法、などがある。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、前記(I)の方法は、導体層の表面 が銅酸化物で覆われているため、バイアホールを 介して上層・下層の導体層を接合した場合に、バ イアホール接続信頼性が低いという欠点があった。

前記②の方法は、導体層の表面の調酸化物は還元除去されてはいるが、導体層の表面が粗化されたままのため、パイアホールにめっきやスパッタリングにより上層の導体層を形成しようとする場合に、接合界面に空隙が残存し易く、導通抵抗が高くなるばかりでなく、熱サイクルによる断線が発生し易いという問題があった。

前記③の方法は、導体層表面の複合めっき層を 介して、導体層と絶縁層を強固に接着させる方法 であるが、導体層の表面に形成された複合めっき 層が導選抵抗となるため、バイアホールによって

かかわらずその実用化が強く望まれていた。

(課題を解決するための手段)

そこで、本発明者らが鋭意研究した結果、上述の如き要請に十分に応えられる次の如き要旨構成の多層プリント配線板とその製造方法を開発するに到った。すなわち、本発明は、

耐熱性樹脂層により絶縁された 2 層以上の球体層からなる内層回路を、主としてバイアホールを介して電気的に接続する形式の多層プリント配線板において、前記内層回路の先行して形成した球体層のうち、後行の導体層とバイアホールを通じて電気的に接続する部分の少なくとも一部を除いて、粗化処理による粗化面となっていることを特徴とする多層プリント配線板、および、

耐熱性樹脂層により絶縁された2層以上の導体層からなる内層回路を、主としてパイアホールを介して電気的に接続する形式の多層プリント配線板を製造する方法において、パイアホールを通じて後から形成される後行導体層と既に形成してある先行導体層とを電気的に接続する際、前記先行

導体層のバイアホールを通じて電気的に接続する 部分の少なくとも一部を除いて、粗化処理によっ て粗化面を形成し、次いで絶縁層の形成ならびに バイアホールの開口を経てから前記後行導体層を 形成することを特徴とする多層プリント配線板の 製造方法、を提案する。

なお、上述の製造に際しては、

前記先行導体層に粗化面を形成するに当り、バイアホールを通じて後行導体層と電気的に接続する該先行導体層の少なくとも一部に、マスクを施し、次いで前記先行導体層の表面を粗化処理し、その後前記マスクを除去することにより行い、そ

先行球体層の上に形成する粗化表面を、 該導体層の表面を酸化させた後還元する処理によって形成すること、が好ましい。

〔作 用〕

本発明の多層プリント配線板は、耐熱性樹脂からなる絶縁層により、電気的に絶縁された少なくとも2層の導体層を有し、かつ各導体層がパイア

上述の導体層表面の粗化処理は、酸化処理、電解処理などを挙げることができるが、なかでも好適なのは導体層の表面を酸化させた後、還元処理を行う方法である。なお、前記酸化、還元処理は、無電解めっきを行う際、触媒性を付与する目的の塩酸酸性パラジウムースズ水溶液に調酸化物が溶解する現象、すなわち、ハロー現象を防止することができ、本発明においては、好適な粗化方法である。

前記粗化処理が施されないままに光沢面として 残っている部分の面積は、前記パイアホールの面 積に規制されるものではなく、パイアホールの面 積より大きくても、また小さくてもよい。また、 導体パターンの線幅により、前記パイアホールの 大きさが規制される必要もない。

一方、パイアホールが形成されない部分は、大 部分が粗化されていることが望ましい。

本発明において絶縁層を形成する耐熱性樹脂と しては、エポキシ樹脂やポリイミド樹脂、エポキ シアクリレート樹脂、ウレタンアクリレート樹脂、 ホールで電気的に接続されてなるものであって、 前記導体層のうち先に形成される先行導体層の表 面は、バイアホールを通じて、後から形成される 後行導体層と電気的に接続される部分のうちの少 なくとも一部を残して粗化処理が施されたもので ある。すなわち、先行導体層の一部に粗化されて いない面を有することが必要である。

ポリエステル樹脂、ピスマレイミド・トリアジン 樹脂、フェノール樹脂、エポキシ変成ポリイミド 樹脂などから選ばれる少なくとも1種であること が望ましい。

また、無電解めっきを施す場合、無電解めっき 用のアンカーとなりうる凹部を形成できるフィラ - 入りの樹脂、すなわち、

酸化剤に対して難溶性の耐熱性樹脂中に、

「平均粒径 2~10μmの耐熱性樹脂粒子と平均粒径 2μm以下の耐熱性樹脂微粉末との混合物」、もしくは「平均粒径 2~10μm以下の耐熱性樹脂粒子の表面に平均粒径 2μm以下の耐熱性樹脂微粉末もしくは平均粒径 2μm以下の無機微粉末のいずれか少なくとも 1種を付着させてなる 擬似粒子」、または「平均粒径 2μm以下の耐熱性樹脂 微粉末を凝集させて平均粒径 2~10μmの大きさとした凝集粒子」、

の内から選ばれるいずれか少なくとも1種のもの からなる、酸化剤に対して可溶性の耐熱性粒子を 含有させたものが望ましい。前記耐熱性の難溶性 の樹脂としては感光性樹脂を、そして耐熱性樹脂 粒子としてはエポキシ樹脂を用いることが好適で ある。前記フィラー入りの樹脂は、クロム酸、ク ロム酸塩、過マンガン酸塩、オゾンなどの酸化剤 で処理することによって、酸化剤に対する溶解度 の相違から凹部を形成することができる。

次に本発明の多層プリント配線板の製造方法について説明する。

本発明では、耐熱性樹脂からなる絶縁層により、電気的に絶縁された2層以上の導体層からなる内層回路が先行的に形成したものおよび後行的に形成する各導体層が、バイアホールを通じて電気的に接続されてなる多層プリント配線板を製造するに当り、

(1) 内層回路を形成する導体層のうちの先行導体層表面について、パイアホールを通じて後行の導体層と電気的に接続する部分の少なくとも一部(光沢面)を残して粗化処理を施し、その後絶縁層を被覆形成し、次いでパイアホールを閉口したのち後行導体層を形成すること、

ら選ばれる少なくとも1種の溶液を用いて行われることが望ましい。

また、酸化したのち選元処理を行って粗化する方法では、粗化する部分に前記酸化剤を塗布するないないを使った後、前記選元剤を塗布するか、もりは対して粗化を行うか、あるいは粗化したり、前記酸化剤に配線板を浸漬するか、配線板に吹き付けて酸化した後、前記選元剤に配線板を浸漬するか、配線板に吹き付けて粗化を行う方法が好適である。

前記マスクは、溶剤現像型ドライフィルムをラミネートして、マスク形成部を硬化させた後現像するか、もしくは液状レジストを印刷もしくは塗布し乾燥、硬化させることにより形成することが望ましい。

前記耐熱性樹脂絶縁層の形成方法は、前記耐熱性樹脂の未硬化の溶液を塗布するか、もしくは前 記耐熱性樹脂の半硬化状態のフィルムを貼着させ た後、硬化処理を行うことにより形成することが ② 内層回路を形成する導体層のうちの先行導体 層表面の、パイアホールを通じて後行の導体層と 電気的に接続する部分の少なくとも一部に、マスクを形成し、その後前記先行導体層の表面を粗化 処理を施し、ついでマスクを除去し、その後絶縁 層を被覆形成してから、パイアホールを開口して から後行導体層を形成することが必要である。

前記粗化処理は、酸化処理や電解処理などが挙 げられるが、酸化処理を行った後、還元処理を行 う方法が好適である。

酸化処理したのち還元処理をする方法において、 該酸化処理は、アルカリ性亜塩素酸ナトリウム水 溶液やアルカリ性過硫酸カリウム水溶液、硫化カ リウムー塩化アンモンニウム水溶液などから選ば れる少なくとも1種の溶液を用いて行われること が好ましい。

また、前記還元処理は、ホルマリンや次亜りん酸、次亜りん酸ナトリウム、抱水ヒドラジン、塩酸ヒドラジン、水素化ほう素ナトリウム、N、N'ートリメチルボラザンなどか

望ましい。

前記塗布方法としては、ローラーコート法やディップコート法、スプレーコート法、スピナーコート法、カーテンコート法、スクリーン印刷法などの方法が適用できる。

前記バイアホールを設けるための開口は、感光性樹脂を露光現像して形成してもよく、またあらかじめバイアホールを設ける位置に開口を形成しておいた樹脂フィルムを貼着させてもよく、レーザー加工により形成してもよい。

さて、前記パイアホールを通じて先行形成の導体層と電気的に接続する後行導体層は、電解めっきや無電解めっき、蒸着、スパッタにより形成できるが、無電解めっきが特に好適である。

この無電解めっきは、無電解網めっき、無電解金めっき、無電解銀めっき、無電解銀めっき、無電解銀めっき、無電解銀めっき、無電解よッケルめっきのうち少なくとも1種を用いることができる。

なお、前記導体層と耐熱性樹脂絶縁層との接着 性を改善するために、導体層の表面にカップリン グ剤を盥布することもできる。

本発明に使用する基板としては、プラスチック 基板やガラスエポキシ基板、ガラスポリイミド基 板、アルミナ基板、窒化アルミニウム基板、アル ミニウム基板、鉄基板、ポリイミドフィルム基板 などを使用できる。

なお、本発明においては、プリント配線板について行われる公知の方法で導体回路を形成することができ、例えば、基板に無電解めっきを施してから回路をエッチングする方法や無電解めっきを施す際に直接回路を形成する方法などを適用してもよい。

実施例1

14

(1) ガラスエボキシ銅張積層板(東芝ケミカル製、商品名:東芝テコライト MEL-4)に感光性ドライフィルム(デュボン製、商品名:リストン1051)をラミネートし、所望の導体回路パターンが描画されたマスクフィルムを通して紫外線露光させ画像を焼き付けた。ついで1-1-1-1-1リクロロエタンで現像を行い、塩化第二銅

(3) クレゾールノボラック型エポキシ樹脂(油 化シェル製、商品名:エピコート 180S) の50% アクリル化物を60重量部、ピスフェノールA型エ ポキシ樹脂(油化シェル製、商品名:エピコート 180 S) の50%アクリル化物を60重量部、ピスフ ェノールA型エポキシ樹脂(油化シェル製、商品 名:エピコート1001)を40重量部、ジアリルテレ フタレートを15重量部、2-メチル-1-〔4-(メチルチオ) フェニル) -2-モリフォリノブ ロパノン-1(チパガイギー製、商品名:イルガ キュアー907) を4重量部、イミダゾール(四国 化成製、商品名:2 P 4 M H Z) 4 重量部、前記 (2)で作成した擬似粒子50重量部を混合した後、ブ チルセルソルブを添加しながら、ホモディスパー 撹拌機で粘度を 250 cp に調整し、次いで 3 本口 ーラーで混錬して感光性樹脂組成物の溶液を作成 した.

(4) 前記(1)で作成され、線幅 100μmの導体パターン1を有する配線板上に遮光性ドライフィルム (デュポン、リストン1015) をラミネートし、

エッチング液を用いて非導体部の網を除去した後、 塩化メチレンでドライフィルムを剝離した。これ により、基板 2 上に複数の導体パターンからなる 第一層導体回路 1 を有する配線板を形成した。 (第1図a)

バイアホール形成位置に直径50μmの透光性の円が形成されている黒色のフォトマスクフィルムを密着させ、バイアホール形成部を露光する。ついで、クロロセンを用いて室温で現像を行い、粗化に対するレジスト3を形成した。(第1図b)

(5) 60gの亜塩素酸ナトリウム、18gの水酸化ナトリウム、5gのりん酸ナトリウム、5gの炭酸ナトリウムを水に溶解させ1gとして、アルカリ性亜塩素酸ナトリウム溶液を調製した。

(6) 30重量 % ホルマリン水溶液 30 m & 、38 g の K O H を水 1 & に溶解させて、アルカリ性選元剤 水溶液を調製した。

(7) 前記工程(4)で作成した配線板を、前記工程(5)で得られたアルカリ性亜塩素酸ナトリウム溶液に2~3分間浸漬する。ついで、前記工程(6)で調製したアルカリ性選元剤水溶液に70℃で15分間浸漬し、源体パターンに粗化面 4 を形成した。(第1図c)。

(8) ついで、室温で、塩化メチレンに浸漬し、粗化に対するレジスト3を溶解除去し、粗化され

ていない表面5を露出させた。

(9) 前配工程(8)で作成した配線板上に、前配工程(3)で調製した感光性樹脂組成物の溶液を、ナイフコーターを用いて塗布し、水平状態で20分放置した後、70℃で乾燥させて、厚さ約50μmの感光性樹脂鏡縁層を形成した。

間 前記工程(9)の処理を施した配線板に、 100 μm がの黒円が印刷されたフォトマスクフィルム を審着させ、超高圧水銀灯により 500 m J / cm² で露光した。これをクロロセン溶液で超音波現像 処理することにより、配線板上 100 μm がのバイアホールとなる閉口10を形成した。前記配線板を超高圧水銀灯により約3000 m J / cm² で露光し、 さらに100 でで1時間、その後 150でで10時間加 熱処理することによりフォトマスクフィルムに相当する寸法精度に優れた閉口10を有する耐熱性樹脂絶縁層6を形成した(第1図d)。

00 クロム酸 500 g / g 水溶液からなる酸化剤 に70 でで15分間浸漬して、層間樹脂絶縁層 6 の表 面に粗化面 7 を形成してから、中和溶液 (シプレ

(1) エポキシ樹脂粒子(東レ製、トレパールBP-B、平均粒径 0.5μm)を熱風乾燥機内に装入し、 180℃で3時間加熱処理して凝集結合させた。この凝集結合させたエポキシ樹脂粒子を、アセトン中に分散させ、ボールミルにて5時間解砕した後、風力分級機を用いて分級し凝集粒子を作成した。この凝集粒子は、平均粒径が約3.5μmであり、約68重量分が平均粒径を中心として±2μmの範囲に存在していた。

(2) クレゾールノボラック型エボキシ樹脂(日本化薬製、商品名: POCN-103 S)の75%アクリル化物50重量部、ピスフェノールA型エボキシ樹脂(ダウ・ケミカル製、商品名: DER661)50重量部、ジベンタエリスリトールへキサアクリレートを25重量部、ベンジルアルキルケタール(チバガイギー製、商品名: イルガキュアー651)5重量部、イミダゾール(四国化成製、商品名: 2 P 4 M H Z)6 重量部を混合した後、ブチルセルソルブを添加しながら、ホモディスパー撹拌機

イ社製、PN-950) に浸漬して水洗した。

次に、樹脂絶緑層が粗化された基板 2 に、パラジウム触媒(プレイ社製、キャタポジット44)を付与して核樹脂絶縁層 6 の表面を活性化させ、第一表に示す組成の無電解網めっき液に11時間浸漬して、めっき膜の厚さ25 μ m の無電解網めっき膜8 を施した(第1図e)。

第1妻

硫酸铜	0.06モル/ &
ホルマリン	0.30モル/ &
水酸化ナトリウム	0.35モル/ 2
EDTA	0.35モル/ 2
添加剤	少々
めっき温度	70~72℃
рН	12.4

は 前配の(1)~(1)の各工程を、2回繰返した後、さらに前配(1)の工程を行うことにより、配線層が4層のビルドアップ多層配線板(第1図の(f)に示す)を作成した。

実施例 2

で粘度 250 cp に調製し、ついで 3 本ローラーで 混練して感光性樹脂組成物の溶液を調製した。

(3) 前記実施例1の工程(1)により得られた線幅100 μmを有する導体パターン1を持つ基板2上に、感光製ドライフィルム(デュポン、リストン1015)をラミネートし、バイアホール形成位置に直径100μmの透光性の円が形成されている黒色のフォトマスクフィルムを密着させ、バイアホール形成部を露光する。ついで、クロロセンを用いて室温で現像を行い、粗化に対するレジスト3を形成した。

(4) 前記工程(3)の処理を施した配線板に、前記 実施例1の第(5)~(8)工程までの処理を施し、相化 面4を形成し、粗化されていない表面5を露出させた。ついで得られた配線板上に前記工程(2)で調製した感光性樹脂組成物の溶液をナイフコーターを用いて塗布し、水平状態で20分放置した後、70 でで乾燥させて、厚さ約50μmの感光性樹脂絶縁 層6を形成した。

(5) 前記工程(4)で得られた配線板に、実施例1

の第00工程、第00工程に記載される処理を実施して、耐熱性樹脂絶縁層6の表面を粗化面7とし、 無電解網めっき膜8を形成した。

(6) 前記工程(1)~(5)を2回級り返し、次いで、 前記実施例1の工程(1)を実施することにより、配 線層が4層のビルドアップ多層配線板 (第2図(f) に示す)を作成した。

実施例3

(1) フェノールアラルキル型エポキシ樹脂の50 %アクリル化物 100重量部、ジアリルテレフタレート15重量部、2ーメチルー1ー(4ー(メチルチオ)フェニル)ー2ーモルフォリノブパノンー1(チバガイギー製、商品名:2 P 4 M H Z) 4 重量部、粒径の大きいエポキシ樹脂粉末(東レ製、トレパールBP-B、平均粒径3.9μm)10重量 部、および粒径の小さいエポキシ樹脂粉末(東レ製、トレパールBP-B、平均粒径0.5μm)25 重量部からなるものにブチルカルピトールを加製、ホモディスパー分散機で粘度を250cpに鋼製し、次いで3本ローラーで混練して感光性樹脂組成物

耐熱性樹脂絶縁層6の表面に粗化面7を形成した後、無電解調めっき膜8を形成した(第3図e)。

(5) 前記第(1)~(4)各工程を2回繰り返し、次いで、実施例1の第(1)工程を実施することにより、配線層が4層のビルドアップ多層配線板(第3図の(1)に示す)を作成した。

実施例 4

本実施例は、基本的には実施例1と同様であるが、配線板に形成されている導体パターンの線幅を 100 μ m とし、直径80 μ m のパイアホールが形成される部分に、直径50 μ m の粗化に対するレジストを形成することにより、配線層が 4 層のビルドアップ多層配線板を作成した。

前記ピルドアップ多層配線板のパイアホール部の模式図を第4図に示す。

実施例5

本実施例は、基本的には実施例 1 と同様であるが、配線板に形成されている導体パターンの線幅を 100 µ m とし、直径80 µ m のパイアホールが形成される部分に、直径 100 µ m の粗化に対するレ

の溶液を作成した。

(2) 前記実施例1の第(11工程で得られた、線幅100 μmの導体パターン1を有する配線板上(第3図a)に、感光性ドライフィルム(サンノブコ、DPR-25R)をラミネートし、パイアホール形成位置には直径120μmの透光性の円が形成されている黒色のフォトマスクフィルムを密着させ、パイアホール形成部を露光した。ついで、クロロセンを用いて室温で現像を行い、粗化に対するレジスト3を形成した(第3図b)。

(3) 前記工程(2)の処理を施した配線板に、前記 実施例1の第(5)~(8)各工程の処理を施し、導体パーン1の表面に租化面4を施し(第3図c) た後、レジスト3を制離した。得られた配線板上に前記 工程(1)で調製した感光性樹脂組成物の溶液をナイフコーターを用いて塗布し、水平状態で20分放置した後、70℃で乾燥させて、厚さ約50μmの感光性樹脂絶縁層6を形成した。

(4) 前配工程(3)で得られた配線板に、実施例1 の第(4) (3)各工程の処理 (第3図 d) を施して、

ジストを形成することにより、配線層が4層のビルドアップ多層配線板を作成した。

前記ピルドアップ多層配線板のパイアホール部の模式図を第5図に示す。

実施例 6

本実施例は、基本的には実施例1と同様であるが、配線板に形成されている導体パターンの線幅を 100 μ m とし、直径80 μ m のパイアホールが形成される部分に、直径 120 μ m の粗化に対するレジストを形成することにより、配線層が 4 層のビルドアップ多層配線板を作成した。

前記ピルドアップ多層配線板のバイアホール部 の模式図を第6図に示す。

実施例7

本実施例は、基本的には実施例1と同様であるが、配線板に形成されている導体パターンの線幅を50μmとし、バイアホールが形成される部分に、直径25μmの粗化に対するレジストを形成することにより、配線層が4層のピルドアップ多層配線板を作成した。

前記ピルドアップ多層配線板のパイアホール部 の模式図を第7図に示す。

実施例8

本実施例は、基本的には実施例1と同様であるが、配線板に形成されている導体パターンの線幅を50μmとし、バイアホールが形成される部分に、直径50μmの粗化に対するレジストを形成することにより、配線層が4層のビルドアップ多層配線板を作成した。

前記ピルドアップ多層配線板のパイアホール部 の模式図を第8図に示す。

実施例9

本実施例は、基本的には実施例1と同様であるが、配線板に形成されている薬体パターンの線幅を50μmとし、パイアホールが形成される部分に、直径 100μmの粗化に対するレジストを形成することにより、配線層が4層のビルドアップ多層配線板を作成した。

前記ピルドアップ多層配線板のバイアホール部 の模式図を第9図に示す。

- (3) ついで、前配工程(2)の処理を施した多層アリント配線板を、前記実施例1の第(5)及び第(7)に示すのと同様の操作を行うことにより、粗化面4を形成した(第10図 c)。
- (4) 前記工程(1)で得られた接着剤溶液をロールコーターで前面に塗布した後、 100でで1時間、150 でで5時間乾燥硬化して耐熱性樹脂絶縁層6を形成した(第10図 d)。
- (5) パイアホールを形成する部分にCO υーザー11を照射し、耐熱樹脂絶緑層に直径50μmの開口12を形成した。
- (6) ついで、クロム酸に10分間浸漬して、前記耐熱性樹脂絶縁層の表面に粗化面7を形成し、中和後洗浄した。
 - (7) 常法より、スルーホールを形成した。
- (8) 基板にパラジウム触媒(シブレイ社製、キャタポジット 4 4)を付与して耐熱性樹脂絶縁層の表面でを活性化させた。
- (9) 次いで配線板に感光性ドライフィルム (サンノプコ製、商品名: D F R 4 0 C) をラミネ

実施例10

(1) フェノールノボラック型エボキシ樹脂(油化シェル製、商品名:E-154)60重量部、ビスフェノールA型エボキシ樹脂(油化シェル製:B-1001)40重量部、イミダゾール硬化剤(四国化成製、商品名:2P4MHZ)4重量部、粒径の大きいエボキシ樹脂粉末(東レ製、商品名:トレパールEP-B, 平均粒径0.5μm)25重量部からなるものにブチルカルビトールを加え、ホモディスパー分散機で粘度を250 cp に調製して、次いで3本ローラーで混練し、接着剤溶液を作成した。

(2) 次いで、ガラスエポキシ両面調張り積層板の表面網箔を常法によりフォトエッチングして、導体パターン1の線幅が 100μmの配線板を得た(第10図a)。ついで、この配線板のバイアホールを形成する部分に液状レジスト(東京応何工業製、商品名:OP-2-8000)で直径50μmの円をスクリーン印刷し、乾燥させた後、熱硬化してレジスト3を形成した(第10図b)。

- ートし、導体パターンを露光した後現像し、無電解めっき用レジスト12を形成した。
- (10) 第1表に示す無電解網めっき液に11時間 浸漬して、めっきレジストを除く箇所に、厚さ25 μmの無電解網めっき膜である導体回路 8 を形成 したビルドアップ多暦プリント配線板(第10図の (e)に示す)を製造した。

実施例11

- (1) 実施例 1 の工程(1)、(4)を実施した後、電流 密度を変化させながら電解網めっきを行い、選集 パターン表面に不均質な網めっきを施して粗化面 4 を形成した。次いで工程(8)の操作を実施するこ とにより、得られた配線板に、あらかじめバイロ ホールを形成する部分に直径 150 μmの開口ボ 形成しておいたポリイミド接着フィルム13とポリ イミドフィルム14をそれぞれ配線板に近い方か 順に積層し、 275 で、45kg/cm² で30分間加熱加 圧することによって接着する。
 - (2) 絹の膜8をスパッターで形成した。
 - (3) 前記の工程(1)、(2)をさらに2回経り返した

後、実施例1の工程(I)を1回行うことにより、4層のビルドアップ多層配線板を製造した。

前記ピルドアップ多層配線板のパイアホール部の 模式図を第11図に示す。

実施例12

本実施例は、基本的には実施例1と同様であるが、前記実施例1の各工程(4)、(7)、(8)の操作の代わりに前記実施例1の工程(5)で作成したアルカリ性亜塩素酸ナトリウム溶液を、配線板のバイアホール形成部以外の箇所に塗布して、粗化処理を行い、ついで前記実施例1の工程(6)で作成したアルカリ性還元剤水溶液に、70℃で15分間浸漬することによって、4層の多層配線板を製造した。

層配線板の製造工程をそれぞれ示した図、

第3図の(a)~(f)は、実施例3のピルドアップ多 層配線板の製造工程をそれぞれ示した図、

第4~9図は実施例4~9により得られるピルドアップ多層配線板のパイアホール部の模式図、

第10図の(a)~(a)は、実施例10のビルドアップ多層配線板の製造工程をそれぞれ示した図、

第11図は、実施例11により得られるビルドアップ多層配線板のパイアホール部の模式図、

第12図は、典型的なパイアホールの模式図である。

- 1…導体パターン(第1層)、2…基板、
- 3…粗化に対するマスク、
- 4…導体パターンの粗化面、
- 5…粗化されていない表面、
- 6 …耐熱性樹脂組織層、
- 7 …耐熱性樹脂絶縁層の粗化面、
- 8 … 導体パターン (第 2 層) 、
- 9 … 導体パターン (第 3 層) 、
- 10…導体パターン (第4層) 、

第 2 表

	ピール強度 (kg/cm²)
実施例 1	1.86
2 3	1.91
1 1	1.88
* 5	1.90
7 6	1.91
- 8	1.88
7 9	1.91
10	1 . 9 2
112	1.00
12	1.03

(発明の効果)

以上述べたように、本発明の多層プリント配線 板およびその製造方法によれば、導体パターンと 耐熱性樹脂絶縁層との密着性が極めて優れ、かつ バイアホールの接続信頼性に優れたピルドアップ 多層プリント配線板を提供でき、産業上寄与する 効果が極めて大きい。

4. 図面の簡単な説明

第1図の(a)~(f)は、実施例1のピルドアップ多 層配線板の製造工程をそれぞれ示した図、

第2図の(a)~(f)は、実施例2のビルドアップ多

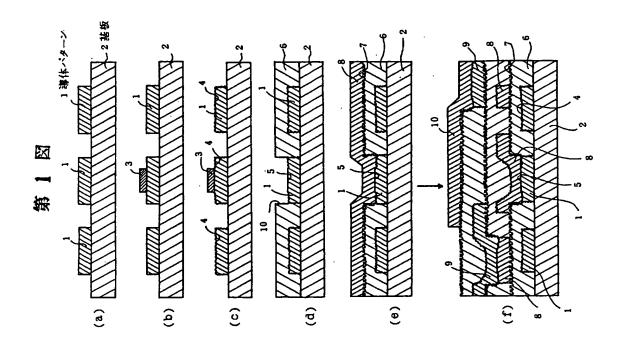
11… 炭酸ガスレーザー、

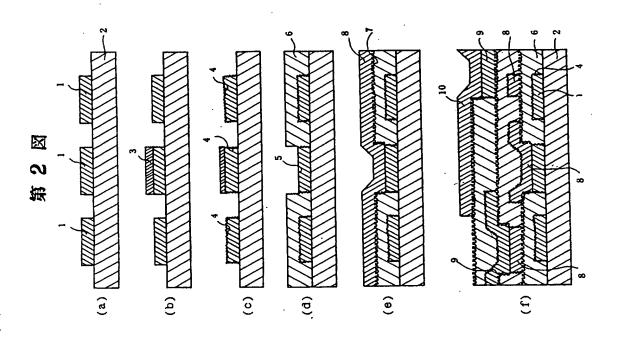
12…無電解めっき用レジスト、

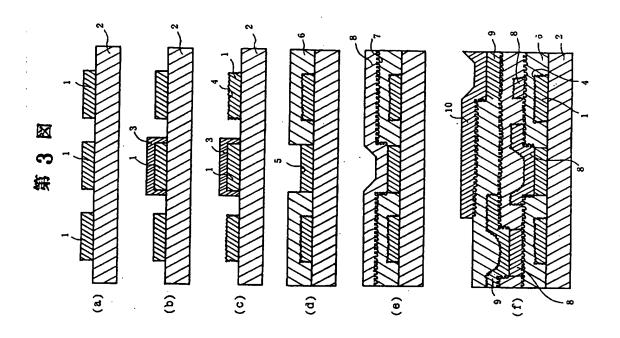
13…ポリイミド接着フィルム、

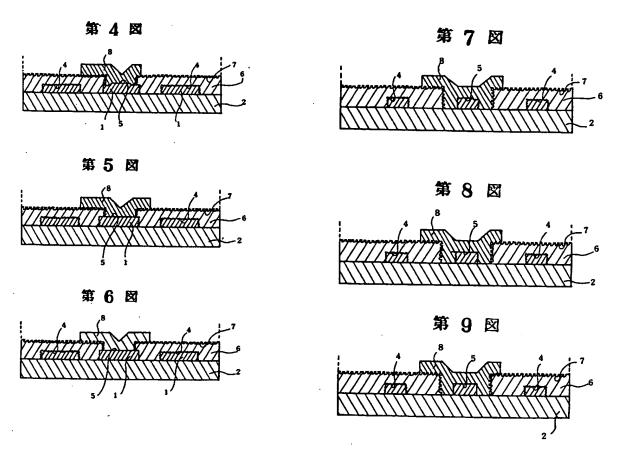
14…ポリイミドフィルム。

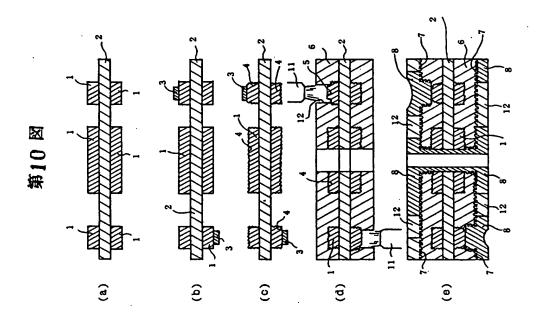
特許出願人 イビデン株式会社 代理人 弁理士 小川 順 三 同 弁理士 中 村 盛 夫



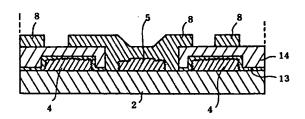








第 11 図



第12 図

